

サテライト No.05

焼結の科学と技術

Science and Technology of Sintering

開催日時 2019年3月24日(日) 9:30~11:45

主催団体名 焼結科学研究会

開催内容 2012年以来、年会のサテライトプログラムで開催してきました「焼結の科学と技術」では、焼結や高密度化に関する最新の話題について、じっくり話をさせていただいたり、焼結の基礎について経験豊かな先生方に講義をさせていただいたりしてきました。本年は、エアロゾル化ガスデポジション、非酸化物セラミックスの放電プラズマ焼結を取り上げました。ご興味のある方は、ふるってご参加ください。

9:30 開会

西村聡之(物質・材料研究機構)

9:35-10:35 「エアロゾルセラミックス常温成膜技術の進展」

淵田 英嗣 (淵田ナノ技研)

10:40-1140 「焼結助剤を必要としない SiC 及び Si₃N₄ の放電プラズマ焼結」

大柳 満之 (龍谷大学)

11:45 閉会

参加対象者 焼結について興味のある方

参加費 無料

※本プログラムのほか、年會に参加される方は、年會の参加登録が必要です。

予定参加者数 40名程度

参加方法 下記連絡先に電子メールで申し込みをお願いします。なお、当日参加も可能です。

交流会(懇親会)開催予定 予定しておりません

連絡・問合せ先

担当者 西村 聡之 (物質・材料研究機構)

T E L 029-860-4488 E - m a i l NISHIMURA.Toshiyuki@nims.go.jp